

産業技術総合研究所 エレクトロニクス研究部門

平成 20 年度研究ユニット評価委員会（成果評価）議事要旨

1. 日 時 平成 20 年 11 月 17 日（月） 10:00 ~ 17:00

2. 場 所 独立行政法人産業技術総合研究所 つくばセンター
つくば中央第 2 - 1、8 階 第 1 A V 室（2-1D821-2）

3. 議 事

- | | | |
|-----------------|-------|---------|
| ・挨拶 | 中村 修 | 評価部次長 |
| ・委員紹介、資料確認等 | 島田 茂 | 評価部総括主幹 |
| ・成果評価概要説明 | 中村 修 | 評価部次長 |
| ・研究部門による説明と質疑応答 | 金丸 正剛 | 研究部門長 他 |
| ・全体を通しての質疑応答 | | |
| ・委員討議 | | |
| ・講評 | 石原 宏 | 委員長 他 |
| ・終了挨拶 | 工藤 勝久 | 首席評価役 |

4. 議事概要

(1) 成果評価概要説明

資料 4 に基づき、評価部より成果評価の概要について説明が行われた。

(2) エレクトロニクス研究部門の成果説明と質疑応答

資料 5 および研究部門からのプレゼン資料に基づき、エレクトロニクス研究部門の 6 つの重点課題毎に成果の説明が行われた。評価委員による質疑応答がなされた。

(3) 全体を通しての質疑応答

エレクトロニクス研究部門の説明全般について全体討議が行われた。

(4) 委員討議、講評

今回の評価に関して、評価委員による討議が行なわれ、委員長はじめ外部評価委員より実施者に対する講評が行われた。

5. 出席者

研究ユニット評価委員会委員

[外部評価委員]（順不同、敬称略）

石原 宏	東京工業大学大学院総合理工学研究科 教授	（委員長）
太田 憲雄	日立マクセル株式会社 フェロー・技師長	
奥山 雅則	大阪大学大学院基礎工学研究科 教授	
曾根 純一	日本電気株式会社中央研究所 支配人	
藤巻 朗	名古屋大学大学院工学研究科 教授	
前口 賢二	半導体産業研究所 所長	

[内部評価委員]

工藤 勝久	評価部 首席評価役
一條 久夫	評価部 首席評価役

[エレクトロニクス研究部門]

金丸 正剛	研究部門長
安藤 功兒	副研究部門長
坂本 邦博	主幹研究員
青柳 昌宏	主幹研究員、高密度S Iグループ長
昌原 明植	先端シリコンデバイスグループ長
安藤 淳	デバイス計測評価グループ長
東海林 彰	超伝導計測デバイスグループ長
湯浅 新治	スピントロニクスグループ長
柳澤 孝	量子凝縮物性グループ長
伊豫 彰	超伝導材料グループ長
柏谷 聡	低温物理グループ長
阪東 寛	機能性酸化物グループ長
酒井 滋樹	フロンティアデバイスグループ長
小池 帆平	エレクトロインフォマティクスグループ長
澤 彰人	強相関界面機能グループ長
伊藤 利充	強相関物性制御グループ長
神代 暁	主任研究員
平山 文紀	主任研究員
田中 康資	主任研究員
岩田 康嗣	主任研究員
池田 伸一	主任研究員
外岡 和彦	主任研究員
中島 清行	事務マネージャー
平塚 幸	事務マネージャー
小賀野 功	統括事務マネージャ
岡山 重夫	部門スタッフ

[オブザーバー]

松井 俊浩	研究コーディネータ
小森 和弘	イノベーション推進室 企画主幹
岡田 三郎	産学官連携推進部門 産学官連携コーディネータ
山崎 宏之	産学官連携推進部門 産学官連携コーディネータ
鈴木 英一	産学官連携推進部門 産学官連携コーディネータ
深谷 俊夫	産学官連携推進部門 ものづくり基盤技術支援室
渡邊 英雄	産学官連携推進部門 ものづくり基盤技術支援室
多屋 秀人	広報部広報業務室 審議役

[事務局]

中村 修	評価部 次長
島田 茂	評価部 総括主幹
赤穂 博司	評価部 首席評価役
門 哲男	評価部 総括主幹
山本 哲也	評価部 主査

6 . 配布資料

資料 1 : 議事次第

資料 2 : 出席予定者

資料 3 : 座席表

資料4：平成20年度成果評価 - 基本的考え方及び実施方法 -

資料5：平成20年度成果評価資料

資料6：外部評価委員用評価用紙（外部評価委員のみ）

資料7：内部評価委員用評価用紙（内部評価委員のみ）